

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 6 部門第 4 区分  
【発行日】平成 17 年 10 月 20 日 (2005.10.20)

【公開番号】特開 2000-149219 (P2000-149219A)  
【公開日】平成 12 年 5 月 30 日 (2000.5.30)  
【出願番号】特願 平 10-322629  
【国際特許分類第 7 版】

G 1 1 B 5/31

【F I】

G 1 1 B 5/31 C

G 1 1 B 5/31 D

G 1 1 B 5/31 F

【手続補正書】  
【提出日】平成 17 年 6 月 27 日 (2005.6.27)  
【手続補正 1】  
【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】0 0 3 5  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【0 0 3 5】

また、本発明の薄膜磁気ヘッドまたはその製造方法では、例えば、第 2 のヨーク部分の第 2 の磁極部分側の端縁が、第 2 の磁極部分の端縁に対して、所定の角度をなして、幅方向外側へ広がるようにする。所定の角度は、実質的に 90°であることが好ましい。